

UnivIS - Raumplan WE5/03.049 - ERBA

Aktuelle Informationen
zur Raumbelegung und
Anwesenheitserfassung
während der Pandemie:



	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					

Begleitseminar z. künstlerischen
Gestaltungsprozess -
Kunstpraxis V - künstlerische
Entwicklung - oder Vertiefung
KP IV - (Schmidt-Stein)
Schmidt-Stein